

权利要求书

1. 一种微弱发光测量仪，包括样品室、光探测器、快门及连锁机构、数据采集微机接口、微计算机等部件，其特征在于，其中样品室通过支撑板固定安装在仪器的上方，在样品室的一侧也通过支撑板安装有快门及连锁机构，在样品室和支撑板的下方固定安装有光探测器，整机通过数据采集微机接口与微计算机连接。

2. 按权利要求1所述的微弱发光测量仪，其特征在于，所说的快门及连锁机构包括，安装在支撑板一端下部的减速机，减速机上安装有凸轮，与支撑板动配合并穿过支撑板安装有长轴，支撑板与样品室的中间固定在长轴的中部有一快门片，在长轴的上端固定有一联动头，在长轴的下部装有螺旋弹簧。

3. 按权利要求1所述的微弱发光测量仪，其特征在于，其中所述的光探测器中安装有一光电倍增管。

4. 按权利要求3所述的微弱发光测量仪，其特征在于，在光电倍增管的周围有一冷却系统，包括，安装在光电倍增管周围的真空室，在真空室中盘绕有冷却管。

说 明 书

微弱发光测量仪

本实用新型微弱发光测量仪属于机电一体化仪器，特别是指用于生物的超微弱发光分析的测量仪。

目前，国内外使用的类似仪器，名称为“Luminescence Meter”，多采用小型光电倍增管，灵敏度较低，样品室采用试管型体积小，只能测量几毫升以下的样品。又因其结构简单，不能满足大样品的测量，而现有的测量仪都没有安全保护装置，故很容易造成光电倍增管的烧毁。

本实用新型微弱发光测量仪的目的在于，克服上述现有技术的缺点，提供一种具有大体积的样品室，可测量大体积的样品。

本实用新型微弱发光测量仪的又一目的在于，具有安全保护装置，可有效地保护光电倍增管的使用寿命。

本实用新型微弱发光测量仪的特征是，包括样品室、光探测器、快门及连锁机构、数据采集微机接口、微计算机等部件，其中样品室安装在仪器的上方，在样品室的一侧安装有快门及连锁机构，在样品室的下部装有光探测器，整机通过数据采集微机接口与微计算机连接；所说的快门及连锁机构包括，安装在支撑板一端下部的减速机，减速机上安装有凸轮，与支撑板联接并穿过支撑板安装有长轴，支撑板与样品室的中间固定在长轴的中部有一快门片，在长轴的上端固定有一联动头，在长轴的下部装有螺旋弹簧；在光电倍增管的周围有一冷却系统，包括，安装在光电倍增管周围的真空室，在真空室中盘绕有冷却管。

下面结合附图对本实用新型做进一步说明，其中：

图1是本实用新型的结构框图；

图2是本实用新型探头的结构示意图；

图3是图2中快门片与凸轮的示意图；

图4是图2中止块与联动头的示意图；

图5是快门的位置示意图。

先请参阅图1，本实用新型包括，探头以及微计算机，其中，微计算机与探头通过数据采集微机

接口相连接（此为已有技术，容不赘述）。再请参阅图2，探头是由样品室1、快门及连锁机构2、冷却系统3及光探测器4组成，其中，样品室位于仪器的上部，包括样品室体104和盖在样品室体104上的上盖102，样品室1座扣在底板107上并与之固接，在底板107上的下面有一支撑板108，底板107和支撑板108的周边为固接，其中有一侧边和中间为一缝隙，以便快门片202容置，在样品室体104一侧外壁上有一加样孔103，底板107和支撑板108上均开有石英窗405和石英窗404，样品室1中的样品光可通过该窗进入到光探测器4，光电倍增管407安装在光探测器4的中间。

快门及连锁机构2是由安装在上盖102一侧的止块105、联动头201，支撑块106、长轴203、快门片202、凸轮204、拨杆206及减速电机207组成。减速电机207固定在支撑板108一侧的下方，并在电机轴部固定有一凸轮204，在电机转动时带动凸轮204转动，与凸轮204相对应的位置拨杆206固定在长轴上（如图3所示），长轴203穿设于支撑板108，在长轴203的中部固设有一快门片202（如图3所示），方向与拨杆206相反，可穿设于底板107与支撑板108之间的缝隙；这时凸轮204的转动，可拨动拨杆206，同时带动长轴203和快门片202的转动，此时，快门片202可以阻断样品室1下部的石英窗404光线的进入，也就是快门片202关闭时，样品室2中光线不会进入探测器。在凸轮204运动的两端装有光开关205，以保证快门片202到达开位或闭位时电机停止运转，另在上盖102的侧边与长轴203相对应的位置固定有一止块105，联动头201在止块105的下部固接在长轴203的上端，在快门片202处在开启的状态时，止块105恰好与联动头201锁死（如图4中虚线的位置）。上盖102无法打开，反之，在如图4中实线

位置时，上盖 102 可以打开。因光电倍增管 407 对光电转换有极高的放大倍数，如在测量样品时，误开上盖 102 会因漏入的光线太强而烧毁光电倍增管 407，所以通过快门及连锁机构 2 可有效地避免误操作。其工作过程是，请参阅图 2 至图 4，在未测量样品时，快门片 202 处于关闭状态，联动头 201 在图 4 中是实线位置，不阻止止块 105 向下运动，上盖 102 可以开启；当测量样品需打开快门片 202 时，凸轮 204 推动拨杆 206 运动，同时亦会带动联动头 201 转动使联动头 201 转到，图 4 中的虚线位置，如果此时想打开上盖 102，就要使止块 105 下移，但下部有联动头 201 的长端阻止，不可能将上盖 102 开启，满足了只要打开快门片 202，便不能打开上盖 102，这样就避免了因误操作而损坏光电倍增管 407。

再请参阅图 2，所说的光探测器 4，安装在仪器的下部通过法兰 406 将光探测器固定在支撑板 108 的下面，在法兰 406 上还固定有窗架 403 及石英窗 405，法兰 406 同时与真空室体 401 紧固，在真空室体 401 的后端还有法兰 402，中间为光电倍增管 407。

其中所述的真空室体 401 中还装有冷却系统 3，也就是在真空室中盘绕有冷却管 301，冷却管 301 与外部的冷冻机相连，来达到对本实用新型微弱发光测量仪的降温冷却（此处为已有技术），测器的主要器件是光电倍增管 4，它在无测量样品时，输出的计数脉冲数称为本底，本底计数与光电倍增管的温度有关，在常温下计数较高，如果降低温度，本底计数就会下降，为此，在光探测器部分采用冷却管 301 盘绕在光电倍增管 407 的外的真空室中，仪器使用时，通过压缩机氟里昂介子制冷，但一旦探测器腔降温，就会在石英窗 405 上结水或霜，使测量无法进行，为此将真空室腔抽真空，就可避免石英窗 405 结水或结霜。

对于测量微弱发光以光子计数的仪器，普通快门是不够的，在此采用了对快门片 202 的发黑热处理，以及严格掌握快门片 202 进入底板 107 与支撑板 108 之间的间隙和深度的尺寸，使得保证了漏光本底达到可忽略不计的水平（如图 5 所示）。

本实用新型的工作过程是，开机后首先接通致冷电源和真空泵电源，待制冷温度达到设定值后即可开始测量样品，这时将样品放入样品室并盖好上盖 102，拧紧手钮 101，微计算机发动指令，减速电机 207 开始转动，快门逐渐开启，当到达开启位置时，光开关 205 发出信号，减速电机 207 停止，光电倍增管 407 开始计数测量，待测量时间到，计数停止，进入数据处理程序，给出相应曲线图，同时减速电机 207 反向转动，当到达关闭位置时，另一个光开关 205 发出信号，减速电机 207 停止，可以打开上盖 102，取出样品。

以上其中所说的冷却系统，在测量要求不高时，或对一般的微弱发光测量时，可以采用没有冷却系统的测量仪，这样还可以简化结构和操作程序，同时也降低整个测量仪的成本。

说 明 书 封 图

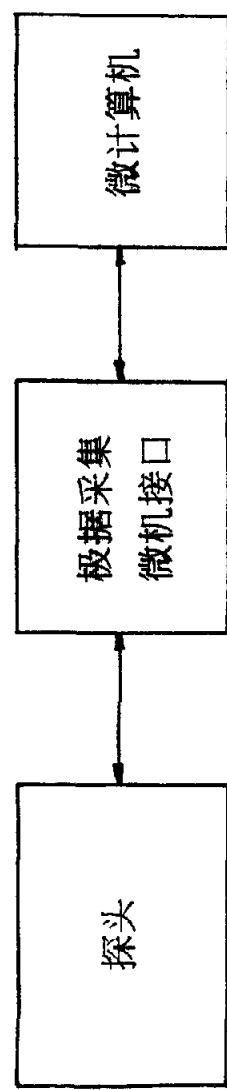


图 1

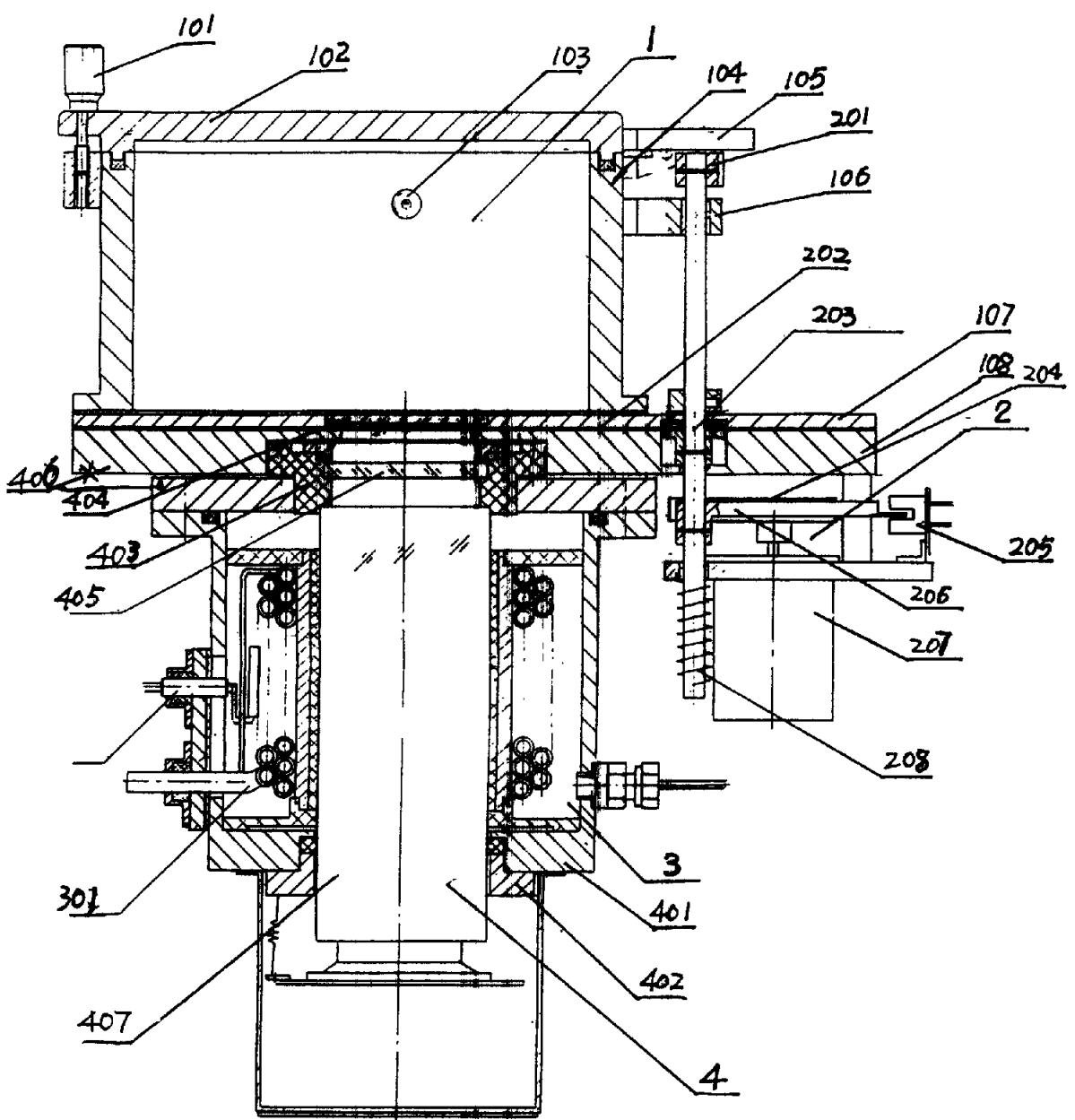


图 2

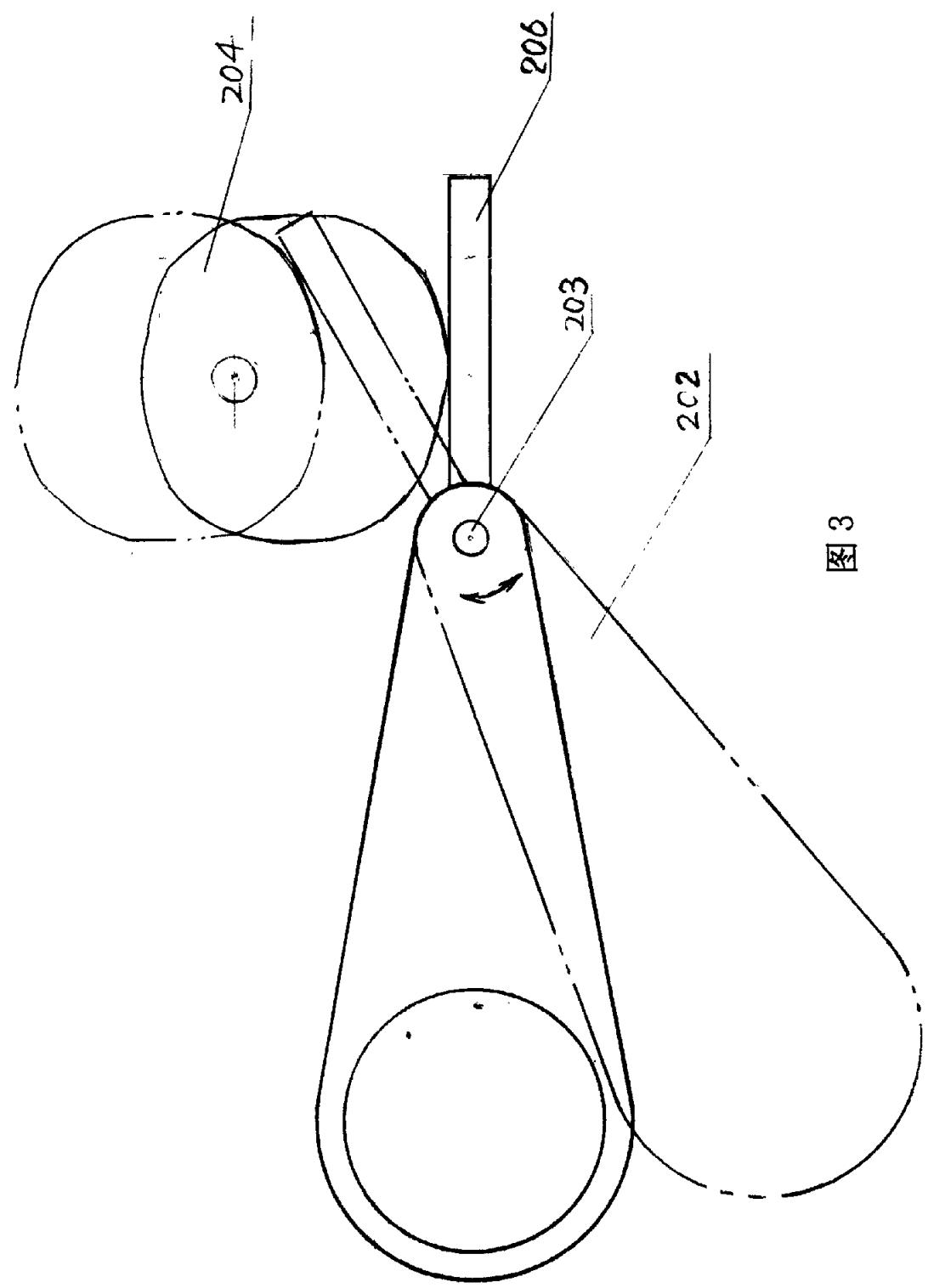


图 3

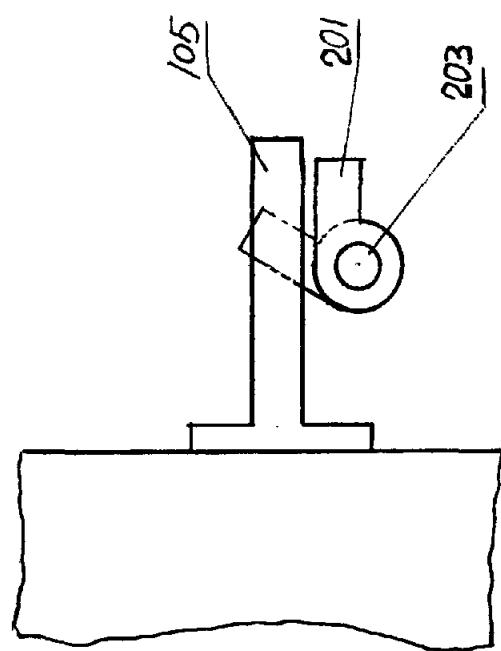


图 4

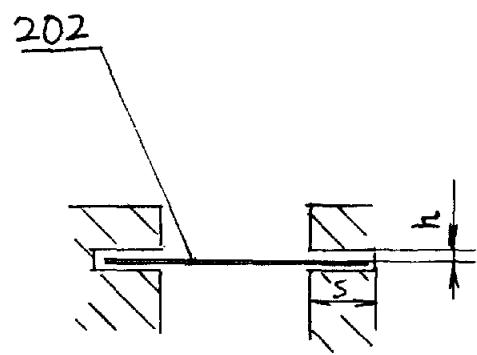


图 5